

The 32nd Korean Conference on Semiconductors

32회-P-108호

제 32회 한국반도체학술대회

2025년 2월 12일(수)-14일(금), 강원도 하이원리조트 그랜드호텔(컨벤션타워)

현 장 우 수 포 스테 상

강원대학교

송민섭

Application of the JMAK Model for Crystallization Behavior in Ferroelectric

ALD-(Hf,Zr)O₂ Thin Films

Minseop Song, Jongmug Kang, Seungbin Lee, Jae Hun Kim, and Si Joon Kim

Kangwon National University

귀하께서 발표한 포스터 논문이

K. Memory (Design & Process Technology)분과의

현장우수포스터로 선정되었기에 이 상을 수여합니다.

2025년 2월 14일

제 32회 한국반도체학술대회

대회장 이 상 기

